

追随伟特科技在 SEMICON CHINA 2018 的足迹

伟特科技宣布即将在 2018 年 3 月 14 日至 16 日于上海新国际博览中心 N4 展馆，展位#4683 展示伟特科技的不同系列的后端半导体检测系统如，托盘式检测机台，TH1000Si 和编带后视检机台，VR20Li。



TH1000Si 视检系统设有先进的技术，专为托盘里的 BGA, QFP, QFN, CSP, TSSOP, MSOP, SOP 封装提供快速，精确及一站式的视觉检测方案。TH1000Si 的 16 支吸嘴可提高机器的吞吐量至 42K（托盘至托盘）。其自动间距调整提供更快，更准确的吸嘴间距调整。TH1000Si 系统备有分类功能，可分类印字与管脚不良品。此视检站采用 2k x 2k 摄像机以执行印字，pin 1，表面检测及被动元件检测。此视检可检测任何安装在 PCB 上的被动元件。如缺元件，不良焊点，位置偏移，元件立件，破损和错元件。



另外，TH1000Si 提供 3 合 1 视检，包括了管脚检测，锡球检测，QFN 检测。这不但可以减少维修费，同时可以检测元件印字及其表面。TH1000Si 可以以更快速、高准确性和低误报地检测不同种类的 2D 和 3D 的缺陷。

伟特的另外一个展示品是编带后视检机台 VR20Li。VR20Li 包含了编带密封检测，字模检测，管脚检测，塑封体检测和载带底部检测。它可以快速更换不同带宽的载带。它也提供了不同带宽的载带检测，如 8，12 和 16 毫米。VR20Li 的产出量大过 40 千（12 毫米的口袋间距），产出量大过 25 千（16 毫米的口袋间距）和产出量大过 20 千（24 毫米的口袋间距）。在电子业，这独特的多站式视检系统加强了生产量及检测选项。

最后，我们的展位也会有精彩活动。我们将设有伟特科技 2.0 新厂房的大型背板供客户拍照留作纪念。为了让您对伟特科技有更进一步的了解，伟特科技希望您抽空参观我们的产品。我们到时见！

http://globalsmtcn.net/show_central/追随伟特科技在 semicon-china-2018-的足迹/